PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-081649

(43) Date of publication of application: 08.04.1991

(51)Int.CI.

GO1N 21/73

(21)Application number: 01-215898

(71)Applicant: NIPPON STEEL CORP

(22)Date of filing:

24.08.1989

(72)Inventor: NAKAJIMA JUNJI

TSUJINO RYOJI NIBE HARUMI ONO AKIHIRO

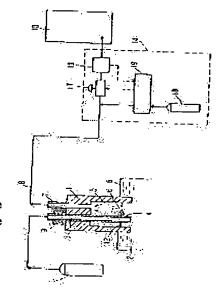
HAYAKAWA YASUHIRO

(54) DIRECT ANALYSIS OF MOLTEN METAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To control the flow rate of an inert gas for transporting the fine particles of metal to a specified value and to make stable analysis by passing the fine particles of the molten metal through a pressure regulator and controlling the pressure to a specified value.

CONSTITUTION: A capped cylindrical vessel 1 is immersed into the surface 16 of the molten metal 2 and is held static; therefore, a gas blowing pipe 3 is lowered by a lifting device 9 while the inert gas, such as Ar, blown from the gas discharge port of the gas blowing pipe 3 by an inert gas supplying device 11. The discharge port 4 is immersed into the molten steel in a fine particle capturing tank 5 up to above the surface 12 thereof and again the pipe 3 is risen by the device 9. The pressure in a fine particle transporting pipe 8 to be introduced into a plasma light emission analysis apparatus 10 is measured by a pressure detector 13 and is controlled to a specified pressure by the pressure regulator 14. The



generated fine particles 6 are transported from the end of a fine particle discharge pipe 7 to the device 10 under the specified pressure. The stable analysis is thus executed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日 本 国 特 許 庁 (J P)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) 平

平3-81649

(a) Int. Cl. 5 (b) G 01 N 21/73 識別記号

庁内整理番号 7458-2G ❸公開 平成3年(1991)4月8日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

②特 頭 平1-215898

②出 願 平1(1989)8月24日

個発 明 潤 千葉県君津市君津1番地 新日本製鐵株式会社君津製鐵所 個発 者 野 良 二 辻 千葉県君津市君津1番地 新日本製鐵株式会社君津製鐵所 明 千葉県君津市君津1番地 新日本製鐵株式会社君津製鐵所 ②発 者 仁 部 美 ⑫発 朔 昭 紘 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式会社 第1技術研究所内 ⑪出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号 ②1代理人 弁理士 矢葺 知之 外1名 最終頁に続く

明細書

1.発明の名称

溶融金属直接分析方法

- 2.特許請求の範囲
- 2. 圧力センサーを用いて圧力調整器に付随する

圧力検知器に圧力変化を機械的変動として検知することを特徴とする訴求項1 記載の溶験金属 直接分析方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は溶融金属を直接分析する技術であり、 製鉄薬あるいは非鉄金属製造薬等における製造工程管理分析や品質管理分析の分野で利用される溶 融金属直接分析方法に関する。

[従来の技術]

金属製造業における製造工程管理分析には、溶脱金属をサンプリングして固化させたプロック試料を対象とするスパーク発光分光分析方法が多用されている。しかし近年特に鉄鋼業に見られるように、より迅速な製造工程管理あるいは多段精強製鋼法などの新製造プロセスの操作管理のために、溶銑や溶鋼のような溶融金属を直接対象とするオンラインリアルタイムの分析手法の開発が強く要請されている。

上記のような目的から、これまで溶融金属をAr

特開平3-81649(2)

ガスを用いた特殊な順務器によって微粉化して発光分光分析する方法 (P. H. Scholes: BISRA Open Report MG/D、(1966)、P 302、A.A. Rush: EUR Rep Comm Eur Commu、No. EUR-6282 (1980))など、各種の方法が研究されてきた。しかしいずれもこれまで実際に製造現場で実用化されておらず、実験 猛規模で試みられたにすぎない。本発明者らも移設金属プラズマアーク、スパーク等の電気的放電あるはレーザービーム等の照射を行なって、溶融金属の組成を代表する微粒子を蒸発させて発光分光分析する方法(特公昭62-1477.44号、特公昭58-157541号)、また不活性ガス吹込みによる微粒子回収法(特開昭60-21.9538号)等を発明し、さきに特許出願を行なった。

これらの発明のうちプラズマアーク、スパーク等の電気的放電、あるいはレーザービーム等の照射の方法では、溶融金属表面と電極先端など加熱源装置との間隔を一定に保つ必要があり、また不活性ガス吹込み法の場合、ガス吐出口を湯面下最適位置に制御する必要等があるため、湯面変動が

そのための装置として、有質的状容器 1 に溶融金属 2 に浸摘するガス吹込み管 3 と微粒子排集情 5 に接続する微粒子排出管 7 を上部に設け、底部も溶融金属 2 中に浸润して密閉状態とする。 更に微粒子搬送管 8 を介してプラズマ 免光分光分析装置 10 を接続して構成するものである。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら本発明者らはさらに実験、研究を

比較的観慢な場合には有効であるが、 楊蘭変動が 激しい場合には変動を制御するための様々の工夫 が必要であり、 実施はかなり難しい。

そこで、これらの問題を解決するために本発明 者等は更に研究を進めた結果格融金属直接分析装 設用微粒子搬送装器(実願昭 63-30234)、微粒 子生成格融金風直接分析方法及び裝置(特願明 63 -53656)等を発明し先に特に特許出願を行なっ

実際昭63-30234では第4図に示すようにガス吹込み管3.およびガス吐出口4を通して不活性ガス供給装置11より有弦筒状容器1内に不活性ガスが吹き込まれ、この不活性ガスによって発生した微粒子6は、該有盔筒状容器1内のの微粒子排集信5内に排集され、さらに微粒子排出管7を通って、その管端部20から一旦護圧用ポックス21内に排出される。さらにその一部の粒子は、微粒子照送管8を通ってブラズマ発光分光分析装置10に設かれ分析される。

また、特願昭63-53656では第5図に示すように

続けた結果、既発明の方法および装置は、溶融金 属のバッチ 測定における直接分析に非常に有用で あるが例えば、特願明63-53656の方法では分析格 度向上の目的で吹込みガス流点を増加した場合に プロープ内圧力が均大するために微粒子排集情 5 内溶網場面12位置がプローブ外溶網場面15位置に 比べて低くなりプローブ浸液なさを大きくする必 要が生じるという問題が、実願心63-30234の場合 には①金属微粒子を搬送するために吸引ポンプが 必要でありポンプの目づまり防止のために一定期 間毎にポンプの清掃を行なう必要が生じる、②吸 引ポンプの出力調整だけでは、ブラズマ発光分光 分析における分析精度維持に不可欠なプラズマ トーチ導入ガス流量の安定化のために必要な搬送 管内の圧損変化による搬送ガス流量変動の抑制が 困難な場合が生することがあるという問題があっ

本発明は、上記問題点を解決した裕融金属直接 分析方法を提供する。

[課題を解決するための手段]

特開平3-81649 (3)

以上の問題を解決するための本発明者らはつぎ の方法が有効であることがわかった。

(2) 上記発明(1) において圧力センサーを用いて圧力調整器に付随する圧力検知器に圧力変化を概 被的変動として検知することを特徴とする裕融金 属直接分析方法。

[作用]

プラズマ発光分光分析装置10に収入される不活性 ガス流像も一定に保たれる。

次に未発明(2) は本発明(1) における圧力調整器14に付随する圧力検知器13に圧力変化を模様的変効として検知する圧力センサーを用いることにより、発生した微粒子6の付着による圧力センサー感度低下による圧力制的格度悪化を防止し吸

以下本発明について具体的に説明する。

本発明(1) の方法において用いる袋閥に摂略は 第1 図に示すとおりである。本発明の分析方法と しては、まず有養簡状容器1を溶融金属2の場面 16に浸渍させて静止した後、ガス吹込み管3のガ ス吐出口4からAr等の不活性ガスを不活性ガス人 給装置11によって吹き込みながら界障装置9によってガス吹込み管3を下降させ、ガス吐出口4 を微粒子捕集積5内溶鋼場面12下まで浸渍させ、 ていて再びガス吹込み管3を昇降装置9によって 上昇させる動作を行なう。

ガス吹込み管3を昇降する際、圧力検知器13によりプラズマ発光分光分析装置10に導入する搬送管内の圧力を測定し、圧力調整器14により一定圧力に制御する。

発生した微粒子6は微粒子捕集相5にのぞんだ微粒子排出管7端部より微粒子捕集相内圧力により微粒子搬送管8を介して搬送され、ブラズマ発光分光分析装置10に導かれ分析されるが、圧力調整器14により搬送圧力は常に一定に保たれるので

発明の問題点を解決した溶融金属の直接分析方法 を提供するものである。

すなわち、微粒子の発生方法及び搬送方法は発明(1) と同じであり圧力検知方法としては次の様な内容である。

類粒子搬送管 B 内を金属類粒子を含んだ不透性 ガスが通過することにより、圧力センサー15の核

特開平3-81649 (4)

出端表面に金属微粒子が付着してくるが、本法では圧力変化を機械的に検出するので、微粒子付着によるセンサーの検知精度に対する影響は小さく長時間の連続使用が可能である。

なお、圧力制御装置14及び圧力検知器13をブラズマ発光分光分析装置10値前だけでなくさらに有蓋筒状容器1に速通する微粒子排出管7直後の微粒子搬送管8にも設置することは圧力制御精度、応答速度を高める意味で有効である。

[实施例]

以下実施例について説明する。前記発明(1)または(2)の方法を用い、溶鋼の成分線度とICP分析値とを対応させた例を第3図に示す。第3図は連続鋳造設備におけるタンディッシュ中溶鋼のMnの3ヒートの分析例であるが、Mn線度が成分線度と対応して連続的に測定されていることがわかる。 また、発明(2)の方法を用いることにより長期間圧力検知器の整備を行なうことなく、安定して1~2分間隔にて測定可能となった。

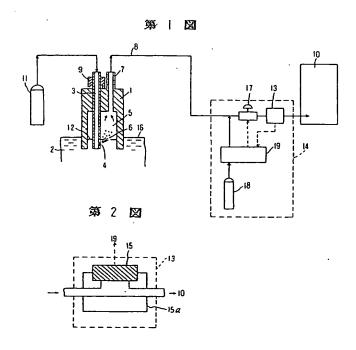
[発明の効果]

本発明方法により、鉄精錬または非鉄精錬において溶融金属成分の分析が間欠的ではあるが安定して行なうことが可能になり、現場の標業管理および品質管理の精度が向上した。

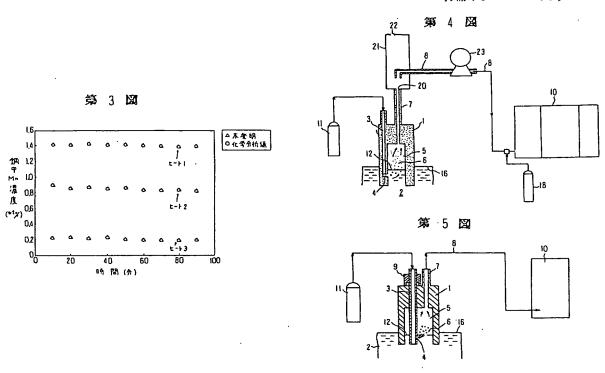
4.図面の簡単な説明

第1 図、 第2 図は本発明の方法を実施する装置の-- 例を示す略側面図、 第3 図は溶解成分と 1 CP (ブラズマ発光分光)分析値(= ICP 成分強度/ICP を強度)との対応を示した図面、 第4 図、 第5 図は、 従来の装置の略側面図である。

1 …有蓋符状容器、 2 …宿融金属、 3 … ガス吹込み管、 4 … ガス吐出口、 5 … 微粒子抽集槽、 6 … 金属微粒子、 7 … 微粒子排出管、 8 … 微粒子脓送管、 9 … 昇降装置、 10 … JCP分析装置、 11 … 不活性ガス供給装置、 12 … 溶融金属湯面、 13 … 圧力核知器、 14 … 圧力調整器、 15 … 圧力センサー、 16 … 褐面、 17 … 調圧弁、 18 … 不活性ガス供給装置、 19 … 制御装置、 20 … 微粒子排出管端部、 21 … 波圧用ボックス、 23 … 吸引ポンプ。



特開平3-81649 (5)



第1頁の続き ②発 明 者 早 川 泰 弘 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式会社 第1技術研究所内